PROCESOS RECIENTES

1 |ISFODOSU-DAF-CM...20 Mar
2 |ISFODOSU-DAF-CM...20 Mar
3 |ISFODOSU-UC-CD-... 20 Mar
4 |ISFODOSU-DAF-CM...20 Mar
5 |ISFODOSU-DAF-CM...20 Mar
6 |ISFODOSU-DAF-CM...20 Mar
Ver más

Volver **Recientes** **Todos** **Favoritos**

Buscar por proceso

ISFODOSU-DAF-CM-202 Buscar (Búsqueda avanzada)

Buscar resultados por 'ISFODOSU-DAF-CM-2020-0017' (*Filtrando en:*Todos)

Borrar búsqueda Guardar búsqueda

	País	Unidad de Compras	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presen
☆	DO DO	Inst Sup Formacion Docente Salome Urena	ISFODOSU-DAF-CM-2020-0017	Recinto 2- EPH-Santiago - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Relojes Biométrico (Sistema de ponche) y Fotocopiadoras REPH	Presentación de ofertas	3/3/2020 17:04 *(UTC -4 horas)*	12 días de tiempo *(9/3/2020 10:00:00(U La Paz, Manaus, Sar*

OPCIONES

Opciones no está disponible.

VER

Recientes
Todos
Favoritos

HERRAMIENTAS

Herramientas no está disponible.